# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Jap

PUBLICATION NUMBER : 03006362 PUBLICATION DATE : 11-01-91

APPLICATION DATE : 02-06-89 APPLICATION NUMBER : 01139300

APPLICANT: ULVAC CORP;

INVENTOR: IGATA AKIKO;

INT.CL. : C23C 14/06

TITLE : SURFACE TREATMENT FOR STAINLESS STEEL BY ION IMPLANTATION METHOD

ABSTRACT: PURPOSE: To improve the wear resistance of stainless steel to a greater extent than a conventional one by carrying out surface treatment consisting of ion implantation in stainless steel in a nitrogen-containing gas atmosphere.

CONSTITUTION: At the time of implanting ions in a stainless steel to carry out surface treatment, ion implantation is carried out in a gaseous atmosphere containing nitrogen. This method is suitable for relatively soft stainless steels of low carbon content, and further, a gas of nitrogen alone, ammonia, etc., are used as the above nitrogen-containing gas, and also, B\*, Ti\*, N\*, and C\* are

cited as the above ions to be implanted. Moreover, the amount of ions implanted in the stainless steel is regulated to about

 $5\times10^{15}$ - $1\times10^{17}$ ions/cm<sup>2</sup> in an N<sub>2</sub> gas atmosphere

in the case of SUS304 stainless steel, for example. By this method, an amorphous or crystalline compound phase of BN, TiN, etc., or a mixture phase is formed in the vicinity of the surface of the stainless steel, by which the wear resistance of the stainless steel can be improved to a greater extent.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

# JP3006362

**Publication Title:** 

SURFACE TREATMENT FOR STAINLESS STEEL BY ION IMPLANTATION METHOD

# Abstract:

PURPOSE:To improve the wear resistance of stainless steel to a greater extent than a conventional one by carrying out surface treatment consisting of ion implantation in stainless steel in a nitrogen-containing gas atmosphere.

CONSTITUTION:At the time of implanting ions in a stainless steel to carry out surface treatment, ion implantation is carried out in a gaseous atmosphere containing nitrogen. This method is suitable for relatively soft stainless steels of low carbon content, and further, a gas of nitrogen alone, ammonia, etc., are used as the above nitrogen-containing gas, and also, B<+>, Ti<+>, N<+>, and C<+> are cited as the above ions to be implanted. Moreover, the amount of ions implanted in the stainless steel is regulated to about 5X10<15>-1X10<17>ions/cm<2> in an N2 gas atmosphere in the case of SUS304 stainless steel, for example. By this method, an amorphous or crystalline compound phase of BN, TiN, etc., or a mixture phase is formed in the vicinity of the surface of the stainless steel, by which the wear resistance of the stainless steel can be improved to a greater extent.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

This Patent PDF Generated by Patent Fetcher(TM), a service of Stroke of Color, Inc.

# ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑩公開特許公報(A) 平3-6362

®Int. Cl. 5

@発 明 者

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)1月11日

C 23 C 14/06

8722-4K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全10頁)

イオン注入法によるステンレス鋼の表面処理法 60発明の名称

> 頤 平1-139300 ②特

願 平1(1989)6月2日 29出

@発明者 谷 透 角

千 田

茨城県つくば市花畑3-23-9 茨城県北相馬郡藤代町清水28-72

@発 明 者 松浦 Œ 道

茨城県つくば市春日 4-13-30 明峰ハイツB-105

東京都中野区野方 1-48-5-223 子 明 **70**発 明 者 伊 形

中载

神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地 日本真空技術株式会社 勿出 願 人

弁理士 北村 欣一 外3名 10代 理 人

1. 発明の名称

イオン注入法によるステンレス鋼の表面処 理法

- 2. 特許請求の範囲
- 1. ステンレス鋼にイオンを注入してステンレス 鋼の表面処理を行う方法において、イオンの注 入を窒素を含むガス雰囲気中で行うことを特徴 とするイオン注入法によるステンレス鋼の表面 処理法。
- 2. ステンレス鋼にイオンを注入してステンレス 鋼の表面処理を行う方法において、イオンの注 入を炭素を含むガス雰囲気中で行うことを特徴 とするイオン注入法によるステンレス鋼の表面 **机理法。**
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、イオン注入法によるステンレス鋼 の表面処理法に関する。

(従来の技術)

従来、この種のイオン注入法によるステンレ ス鋼の表面処理法として、第5図示のようなイ オン注入室a内の一方にステンレス鋼bを保持 する甚板ホルダーcを配置し、他方にイオンを 発生させるイオン顔と、該イオンを加速させる 加速器を備えたイオンピーム源 d を配置した装 置を用い、ステンレス鋼に耐寒耗性を向上させ る C , N , B , T i , T a 等の元素、或いは該 元素を含む化合物からイオンピーム版dのイオ ン豚で必要元素のイオンを発生させ、該イオン を加速器で例えば300keVの高エネルギー に加速し、加速されたイオンピームを、基板ホ ルダーcに保持され、例えば冷却水の温度十数 ℃に冷却されたステンレス鋼bに注入(矢印 e 方向)して該ステンレス鋼の表面処理する処理 法が知られている。

また、ステンレス鋼に耐邸耗性を向上させる ため抜ステンレス鋼へ注入するイオンに2種類 以上の元紫を用いる場合には、夫々の元素につ いて前記イオン注入を繰り返し行っている。

# (発明が解決しより する課題)

しかしながら、前記従来のイオン注入法によるステンレス鋼の表面処理法は、ステンレス鋼に耐解耗性を向上させるための元素を全てイオンにしてからステンレス鋼に注入する必要があるため、2種類以上の元素を必要とする場合は、ステンレス鋼に対して各元素毎にイオン注入する必要があり処理効率が悪く、またステンレス鋼に注入するイオン量を1×10<sup>17</sup>ions/cd以上と多量に必要とする問題がある。

また、更にステンレス鋼の耐摩耗性を向上させる表面処理法が要求されている。 .

本発明は、前記問題点を解消し、更にステンレス鋼の耐摩耗性を向上させるイオン注入法によるステンレス鋼の表面処理法を提供することを目的とする。

# (課題を解決するための手段)

本発明は、前記目的を達成するイオン注入法によるステンレス鋼の表面処理法を提案するもので、ステンレス鋼にイオンを注入してステン

# - 3 -

また、もう一つのイオン注入法によるステンレス鋼の表面処理法は、ステンレス鋼にイオンを注入してステンレス鋼の表面処理を行う方法において、イオンの注入を炭素を含むガス雰囲気中で行うことを特徴とする。

炭紫を含むガス雰囲気中でイオンを注入する本表面処理法は、SUS440Cに代表される高炭素含有量であって熱処理等を施して硬くして用いるステンレス鋼に適している。

本表面処理法で用いる炭素を含むガスとしては、アセチレン系炭化水素(例えばC, H。)ガス、メタン系炭化水素(例えばC, H。)ガス、芳香族系炭化水素(例えばC。H, CH,)ガス等が挙げられる。また、炭素を含むガス雰囲気中でイオンを注入する際の抜ガス圧力は、一般には5×10<sup>-4</sup>~3×10<sup>-3</sup>Pa程度に設定する。

レス鋼の 処理を行う方法において、イオン の注入を窒素を含むガス 雰囲気中で行うことを 特徴とする。

窓衆を含むがス努明気中でイオンを注入する本表面処理法は、SUS304に代表される低炭素含有量であって比較的軟らかなステンレス鋼に適している。

本表面処理法で用いる窒素を含むガスとしては、窒素(N<sub>2</sub>)単独ガス、アンモニア

(NH) ガス等が挙げられる。また、窒素を含むガス雰囲気中でイオンを注入する際の抜ガス圧力は、一般には 5 × 1 0 <sup>-4</sup> ~ 3 × 1 0 <sup>-3</sup> Pa程度に設定する。

また、窒素を含むガス雰囲気中でステンレス 鋼に注入するイオンとしては、ホウ素(B・)、 チタン(Ti・)、窒素(N・)、炭素(C・) 等が挙げられる。また、ステンレス鋼に注入す るイオン量は例えばSUS304ステンレス鋼 の場合、N2ガス雰囲気中で5×10<sup>15</sup>ions/ cd~1×10<sup>17</sup>ions/cd程度とする。

#### - 4 -

グステン (W・) 等が挙げられる。また、ステンレス鋼に注入するイオン量は例えばSUS440Cステンレス鋼の場合、アセチレン (C<sub>2</sub> H<sub>2</sub>) ガス努囲気中で 5 × 1 0 <sup>15</sup> ions/cd ~ 1 × 1 0 <sup>16</sup> ions/cd 程度とする。

## (実施例)

(作用)

以下添付図面に従って本発明の実施例について説明する。

第1図は本発明表 理法を実施する1例を 該イオン注入室 1 内を外部の 具空ポンプその他 の真空排気系2に圧力調節弁3を介して接続す ると共に、該イオン注入室1内に表面処理すべ きステンレス鋼4を保持する基板ホルダー5を 配置した。また、該イオン注入室1内の他方に 前記基板ホルダー5に保持されたステンレス鋼 4に対向させて窒紫を含むガス、或いは炭紫を 含むガスを噴射するノズル6と、イオンを発生 させるイオン豚と、該イオンを加速させる加速 器を備えたイオンピーム源7を配置した。そし て典空排気系2を作動させてイオン注入室1内 を所定の典空度に設定し、窒紮を含むガス、或 いは炭素を含むガスのガス供給源(図示せず) に連なるマスフローコントローラー8によって 常に前記努囲気ガスの所定量をノズル6からイ オン注入室1内に導入(矢印9方向)し、イオ ン注入室1内を前記ガス雰囲気下にすると共に、 ステンレス鋼4に注入すべき元衆をイオンピー

- 7 -

そして、 表面処理されたステンレス鋼 4 を圧力 1 × 1 0 つ P a の 真空中でボールオンディスク試験法で振り、 その 表面に 解 なこんをつけた。 尚、 ボールオンディスク試験法の 試験条件は、
材質 S U S 4 4 0 C ステンレス 鋼 から成る 直径 1 0 mm のボールベァリングを 用い、 荷重 は 0.2 kg、 速度は 2 2 cm / sec、 時間は 5 分間、 回数は 1 5 0 0 回とした。

 尿線こんがつけられたステンレス鋼の表面を 光学顕微鏡(倍率200倍)で観察し、その観 察結果を第2図Aに示す。また、該表面を触針 法で測定し、その測定結果を第2図Bに示す。

# 比較例1

イオン注入室1内をN2ガスを導入せずに真空努団気とし、また注入するB。のイオン量を2×10<sup>17</sup>ions/cdとした以外は前記実施例1 と同様の方法でステンレス鋼の表面処理を行った。

そして、表面処理されたステンレス鋼の表面 に前記実施例 1 と同様の方法で摩擦こんをつけ ム源 7 で数 e V ~ 数 1 0 0 k e V の高エネルギーに加速されたイオンビームとし、 数イオンビームをステンレス 鍋 4 に 注入 (矢印 1 0 方向) 出来るようにした。

次に、前記装置を用いて窒紮を含むガス雰囲気中でイオンを注入する表面処理法の場合の具体的実施例を比較例と共に説明する。

## 実施例1

先ず、イオン注入室1内の基板ホルダー5に 厚さ2mの材質SUS304ステンレス鋼4を 保持した状態で該イオン処理室1内の圧力を真 空排気系2を介して1×10-5Paに設定する。

次に、ノズル 6 より 窓索 ( N 2 ) ガスを導入し、圧力調整パルブ 3 を調整して、 該イオン注入室 1 内の圧力を 2 × 1 0 <sup>-3</sup> P a に保った状態で、イオンピーム源 7 で 7 0 k e V の高エネルギーに加速されたホウ素 ( B・ ) のイオンピームをイオン量 1 × 1 0 <sup>17</sup> ions / cd で、注入時間 1 8 分間ステンレス 鋼 4 に注入してステンリス 鋼 4 の表面処理を行った。

- 8 -

た。

摩擦こんがつけられたステンレス鋼の表面を 前記実施例1と同様に光学顕微鏡で観察し、そ の観察結果を第2図Cに示す。また、該表面を 前記実施例1と同様に触針法で測定し、その測 定結果を第2図Dに示す。

# 比較例2

表面処理を全く行わなかった材質SUS30 4ステンレス鋼の表面に前記実施例1と同様の 方法で摩擦こんをつけた。

摩擦こんがつけられたステンレス鋼の表面を 前記実施例1と同様に光学顕微鏡で観察し、そ の観察結果を第2図Eに示す。また、該表面を 前記実施例1と同様に触針法で測定し、その測 定結果を第2図Fに示す。

第2図から明らかなように、窒素ガス雰囲気中でステンレス鋼に B・イオンを注入する本発明法の実施例 1 は、単に B・イオンを注入する 従来法の比較例 1 、全く 表面処理を行わなかっ た比較例 2 に比して表面の摩擦こんの荒れ(表 面の凹凸形状)が いった。 従って本発明法の実施例 1 は 使来法の比較例 1 に比してステンレス鋼の耐摩耗性が更に向上することが確認された。

また、本発明の実施例1は従来法の比較例1 に比してイオン量が少なくてもステンレス網の 表面の耐摩耗性を向上させることが出来る。

次に前記装置を用いて炭素を含むガス雰囲気中でイオンを注入する表面処理法の具体的実施例を比較例と共に説明する。

# 奥施例2

先ず、イオン注入室1内の基板ホルダー5に厚さ5mの材質SUS440Cステンレス網4を保持した状態で該イオン処理室1内の圧力を真空排気系2を介して6×10-5Paに設定する。

次に、ノズル 6 よりアセチレン ( C 2 H 2 ) ガスを流量 0 . 5 S C C M で導入 し、圧力 調整 バルブ 3 を調整して、該イオン注入室 1 内の圧 カを 6 × 1 0 <sup>-4</sup> P a に保った状態で、イオンビ

# - 11 -

(Ta・)とした以外は実施例2と同様の方法でステンレス鋼4に表面処理を行った。

そして、表面処理されたステンレス鋼の表面 に前記実施例2と同様の方法で摩擦こんをつけ た。

解據こんがつけられたステンレス鋼の表面を 前記実施例2と同様に光学顕微鏡で観察し、そ の観察結果を第3図Cに示す。また、該表面を 前記実施例1と同様に触針法で測定し、その測 定結果を第3図Dに示す。

## 奖施例4

ステンレス鋼4に注入するイオンをタングテン(W・)とした以外は実施例2と同様の方法でステンレス鋼4に表面処理を行った。

そして、表面処理されたステンレス鋼の表面 に前記実施例2と同様の方法で摩擦こんをつけ た。

摩擦こんがつけられたステンレス鋼の表面を 前記実施例2と同様に光学顕微鏡で観察し、そ の観察結果を第3図Eに示す。また、該表面を - ム 級 7 で k e V の 高 エ ネ ル ギ - に 加 速 された チ タ ン ( T i ' ) の イ オ ン ビ - ム を イ オ ン 重 5 × 1 0 ' \* ions / cd で 、 注 入 時 間 3 分 間 ス テ ン レ ス 鋼 4 に 注 入 し て ス テ ン レ ス 鋼 4 の 表 面 処理を 行った。

そして、表面処理されたステンレス鋼4を圧 カ1×10<sup>-3</sup>Paの真空中でボールオンディス ク試験法で協り、その表面に彫線こんをつけた。

尚、ボールオンディスク試験法の試験条件は、材質SUS440Cステンレス鋼から成る直径10mのボールベァリングを用い、荷重は0.4kg、速度は22cm/sec、時間は2分間、回数は1200回とした。

摩擦こんがつけられたステンレス鋼の表面を 光学顕微鏡(倍率50倍)で観察し、その観察 結果を第3図Aに示す。また、該表面を前記実 施例1と同様に触針法で測定し、その測定結果 を第3図Bに示す。

## 実施例3

ステンレス鋼4に注入するイオンをタンタル

# - 12 - .

前記実施例1と同様に触針法で測定し、その測定結果を第3図Fに示す。

## 比較例3

表面処理を全く行わなかった材質SUS440 Cステンレス鋼の表面に前記実施例2と同様の 方法で瞭擦こんをつけた。

摩擦こんがつけられたステンレス鋼の表面を 前記実施例2と同様に光学顕微鏡で観察し、そ の観察結果を第3図Gに示す。また、該表面を 前記実施例1と同様に触針法で測定し、その測 定結果を第3図Hに示す。

# 比較例4

イオン処理室1内をC2H2ガスを導入せずに真空雰囲気とし、また注入するTa・のイオン量を1×10<sup>17</sup>ions/cdとした以外は前記実施例2と同様の方法でステンレス鋼の表面処理を行った。

そして、 表面処理されたステンレス鋼の表面 に前記実施例 2 と同様の方法で摩擦こんをつけ た。 摩旗こんがつけられて、ステンレス鋼の表面を 前記実施例2と同様に光学顕微鏡で観察し、その観察結果を第3図!に示す。また、該表面を 前記実施例1と同様に触針法で測定し、その測 定結果を第3図」に示す。

第3図から明らかなように、 炭素を含むガス 雰囲気中でステンレス 例にイオンを注入する本発明法の実施例 2 . 3 . 4 は、全く表面処理を行わなかった比較例 3、単にTa゚イオンを注入する従来法の比較例 4 に比して表面の 摩擦こんの荒れ (表面の凹凸形状) が極めて小さかった。 従って本発明法の実施例 2 . 3 . 4 は従来法の比較例 4 に比してステンレス網の耐摩耗性が更に向上することが確認された。

また、本発明実施例 2 , 3 , 4 は従来法の比較例 4 に比してイオン量が少なくてもステンレス鋼の耐摩耗性を向上させることが出来る。

また、前記実施例3で表面処理を行ったステンレス鋼をオージュ電子分光法によりその表面層の元素分布を測定し、その結果を第4図に示

#### - 15 -

の形成を行えばよい。また、複数のイオンを用いる場合については、例えばTi・イオンとN・イオンをアセチレン(CzHz)ガス雰囲気中で注入し、ステンレス鋼の表面層にTiCNの形成を行えばよい。また、複数の雰囲気ガスと複数のイオンを組み合わせてステンレス鋼にイオンを注入するようにしてもよい。

## (発明の効果)

す。尚、様 ・ジェ電子分光法での測定の 際用いたAェイオンのスパッタリング時間を示す。これはステンレス鋼の表面からの深さ方向 に対応しており、スパッタリング時間1分間が 深さ2nmに相応する。また、縦軸はステンレス鋼 の各元素の組成比を示す。

第4図から明らかなようにステンレス鋼の表面層付近に炭素が多く含まれていることが分かる。これはTa・イオン注入の際努囲気ガスであるC2H2ガス即ち炭素を含むガスより炭素が供給されたものであり、耐摩耗性の向上に大きく関与していることを示している。

前記実施例では1種類の雰囲気ガス中で1種類のイオンをステンレス鋼に注入する方法について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。複数の雰囲気ガスを用いる場合については、例えばアンモニアガスとアセチレンガスを雰囲気ガスとして供給し、Ti・イオン注入を行い、ステンレス鋼の表面層にTiCN

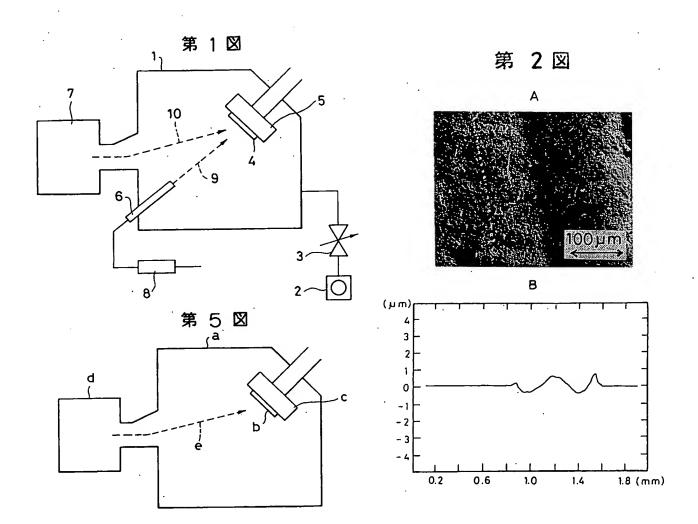
#### - 16 -

ンの注入を要しないから表面処理を効率よく行うことが出来、かつ従来法に比して少ないイオン量でステンレス鋼の耐限耗性を向上させることが出来る等の効果を有する。

# 4. 図面の簡単な説明

特 許 出 願 人 日本真空技術株式会社代 理 人 北 村 欣 一 外 3 名





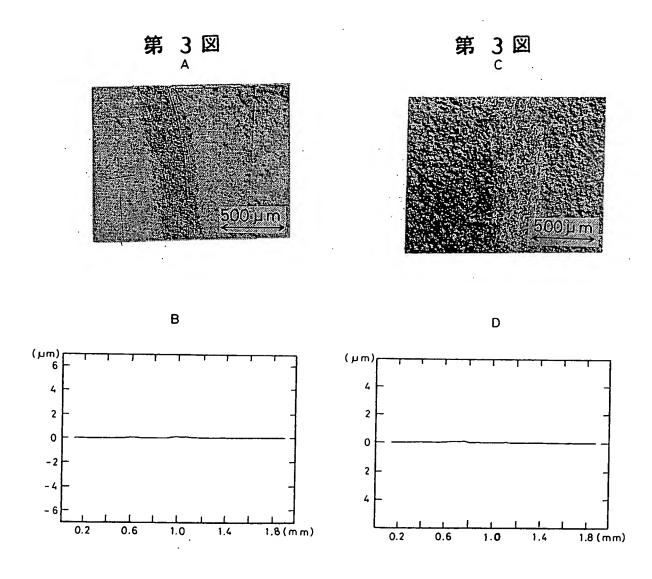
1.8 (mm)

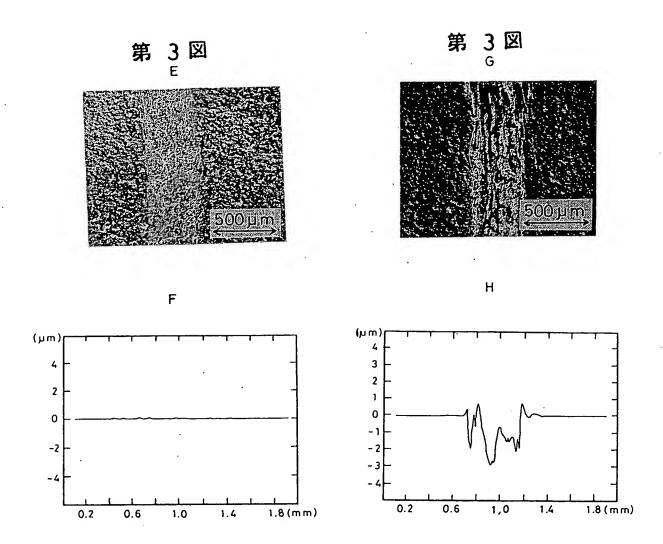
0.2

0.6

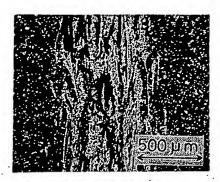
1.0

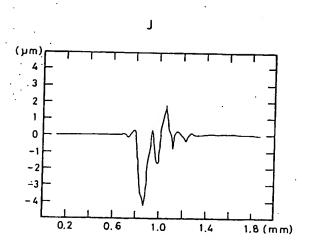
14

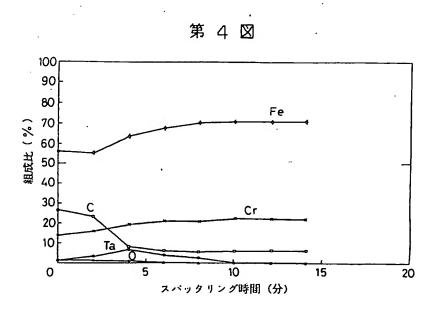












# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.